PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-160167

(43) Date of publication of application: 03.06.1992

(51) Int. Cl.

C23C 28/00

C22C 22/00 C23C 16/40

(21) Application number : 02-284347

(71) Applicant: NACHI FUJIKOSHI CORP

(22) Date of filing:

24. 10. 1990

(72) Inventor: MORITA SHIRO

SUGASAWA KOICHI

MATSUKURA NORIAKI

(54) FAR INFRARED RADIATING BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce the far IR radiating body formed with films having high far IR radiation efficiency with a good adhesive property by denaturing the surface of a substrate made of stainless steel to a chromium oxide film, and forming the multilayered films of a metal oxide on the surface of this base body. CONSTITUTION: After the surface of the stainless steel base body is completely degreased by ultrasonic cleaning using an org. solvent, the base body is loaded into a CVD furnace and is treated under prescribed conditions to form a Cr203 film on the surface of the base body. The film of αAl203 or composite film of αAl203 and TiO2 is then vapor-deposited on the surface of the base body by the CVD reaction within the same furnace to form the multilayered films on the surface of the base body. The far IR radiating body having high emissivity of about ≥90% is obtd. within a 2.5 to 15μ wavelength region of far IR rays in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

®日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

平4-160167 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

DInt. Cl. 5

識別記辱

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月3日

BZ 6813-4K 6919-4K 8722-4K

霧香請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

遠赤外線放射体 の発明の名称

> 顧 平2-284347 创持

> > es

Ħ۵ 昭

願 平2(1990)10月24日 220出

蘂 贸 泗 **砂光** 明 朔 峕 管 5% @発

富山県富山市石金20番地 株式会社不二越内 當山県富山市石金20番地 株式会社不二越内

富山県富山市石金20番地 株式会社不二越内

533 倉 忽発 创出 願 株式会社不二越

富山県富山市石金20番地

弁理士 河内 99代 理

纲

1. 発明の名称

遗迹外额放射体

2. 特許請求の範囲

ステンレス超製基体の表面を、顔化クロムの被 膜に疫成し、更に、該基体表面に金属酸化物の一 種または二種以上の複合獣あるいは多種膜をCV D法で形成したことを特徴とする遊泳外線放射体。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は彼袋廳の乾燥、絶付け、印刷時インク の乾燥焼付け、食品の焼き上げや乾燥、暖房等に 利用される速赤外線放射体に関し、更に詳細には、 ステンレス鋼基体の芸匠に化学蒸着法(以下、C VD法という)にて、遠赤外線放射効率の高い被 膜を形成した逸弥外線放射体に関する。

(提案の技術)

0.78-1000 pm の数最をもつ光は一般に赤外線 と呼ばれ、その中でも波長25-1000 ## の気は、 遺水外線と呼ばれる。

適ණ外級と呼ばれる。

この彼長範囲光では、特に有機化合物に効率よ く吸収される程質があるため、これらの動堂を妨 率よく加熱することが由来る。

古くは、恋色健康により赤外線が得られるとし たこともあったが近時、遠赤外線の被長範囲が明 確になり、種々の物質について、その放射、吸収 特性が制定され、被加熱体の軽額に適合した道赤 外級放射体が製造されるようになってきた。それ ら、遺跡外線放射体を製作するには、基体表質に 逸赤外線放射体を被覆したり、あるいは、積々の セラミックスの粉末と続付け助剤等とを混合調合 されたスラリーを基体(金属または各種セラミッ ク基板)に生布してから蛇魚した後に焼き付ける、 焼き付け法にて製作される。その他に、各種のセ うミックスの粉米を監測と非に悪体上に吹き付け る溶射法もある。

(発明が解決しようとする課題)

これら、従来の方法で製作された遠赤外線放射 体は被膜厚さの均一性が悪く、この事が原因で放

時間平4-160167 (2)

射泳に繰り返し熱密力がかかったり、あるいは急 熱、急冷に超因する熱衝撃により、朝鮮や脱落を 起こしやすいという欠点があった。特に、復雑な 形状を有する物品の場合、焼付け法、および溶射 性により生成された破膜では膜厚が極めて不均一 になり易く、しかも密着性が低いため被膜の剝離 が重大な問題点となっている。

本発明は、これらの問題点を解決するためにな されたものであって、CVD法により基体表面に 進歩外線放射約率の高い数膜を形成することによ り密着性が高く、かつ放射効率の高い連歩外線放 射体を得ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

CVD法は、嘉奢炉の中で均一に加熱された基 体に、被膜の取分を含む原料の混合ガスを接触さ せ、気相反応によって直接表面に各種の金属や化 合物の被膜を生成させる素者性であるが、次のよ うな特徴をもっている。

1) ガス雰囲気での反応で楽者させるため基板が複 雑形状でも均一に蒸着でき、焼付け法にあるよう

と報告されている。そして各々は、固有のスペク に示されている。これによれば、金属の様な電気 トルを行する。 本法の様なCVD独で得られる酸化物も同様に 固有のスペクトルを有し、更に各々の物質を組み 会わせることにより遠赤外線放射効率のよい被膜

(実施例)

が出来る。

本発明の実施粉を説明する。

を形成出来るのである。

実施拐1

まず、有機溶剤を用いて、超音波洗浄によりS US304基板の表面を完全に脱脂した。次いで、 この基根をCVD伊に装荷し以下の条件で処理し、 基体表面にCr,O。被膜を形成させた。

fi z	300 1/hr
CO:	300 1/hr
HCI	18 1/hr
处理温度	1000 ℃
经理 臣力	20 Tors
处理時間	30 min
引出体心 字笔标2	5 周一捷内においた党書、次の

低導性の高い物質では外級部での遷移確率が小さ く内殻部での遷移が多くなり、姐妹長餅(可視光 例)の放射確率が高くなる。金属酸化物の様な絶 緑体の場合には、エネルギー帯に伝導帯がないた め、電子の速移は助起エネルギーを最も受けあい 最外数部が超る。このため短波長便での放射率が

小さく、最後長何で大きくなることが示されてい る。又、原子番号の大きなものほど外殻電子のエ ネルギー準位幅が続いために、反波最陽での放射

このことから、遺赤外線放射率の良い材料とし ては金属酸化物でCVD蒸着性の良好な材料とな る。酸化物系のセラミックスの金銭長銭での放射 事(全放射率)は例えば、縁誌「電熱」版20、第

事が大きくなる。

2 1頁(1985)によれば

AlzOs	0.	5	HgD	₽.	2	
BeO	0.	3 B	fi0±	0.	6	
Fe,0,	O .	7 0	Cr 2 C 2	0.	7	
Coll	0	7.5	2+0-	α.	7 4	

伏品との混戦処選が出来る。 そこで、本発明においてCVD注を採用した。 さらに、進命外線放射体の蓄体材質としては、基

2) 計画された雰囲気内で蒸着が進行するので基体

との密着性を損なう酸化を起こすことが無く、被

膜の密毒性がよく、均質な組成の被膜を得ること

3) 一個の処理工程で同一形状品の多數処理や異形

体形状への加工性、熱伝導性が良好で、かつ耐熱。 耐食性がよいことからステンレス鰡を選択した。 又、本塾明においてステンレス鋼を整体とするこ とにより、その様成成分の一部を変成し、その表 面に有効な激赤外線を放射する披膜を容易に形成 出来る優れた利点がある。

可視光線や赤外線の放射は、勁起された電子の 外殻から内殻への酒移の際に生ずる余利エネルギ 一の放射現象であり、原子の殻鷸の電子の遷移に ともない放出される特性については、例えば、難 哉「セラミックス」Vol.23、Na4 、第300 員(1989) に示されている。これによれば、金属の様な電気

猪関平4-160167(3)

CVD反応によりαAlzo。を蒸着し、基件表面に 多層被膜を形成させた。

A.	300 l/hr	
ce.	300 1/hr	
&1C1;	11.2 1/br	
処理區度	1000 °C	
妈理正力	20 Torr	
処理時間	2 hr	

このようにして製作した速歩外線放射体を500 でで制定した放射率曲線を、第1図におけるC-A曲線で示した。又、第1表には500でおよび34℃における速赤外線放射率を示したがいずれ
595%以上の放射率となった。

率於例 2

有機溶剤を用いて、超音波洗浄によりSUS304差板の表面を完全に脱脂した。次いで、この基板をCVD炉に装荷し以下の条件で処理し、基体変面にCr.0。 膜を形成させた。

fi s	800	1/hr
co-	300	1/65

第1図、および第2図では、単独の金属酸化物のCVD皮膜および基体であるSUS304の500でにおける波長25-25μm間の遠赤外線放射率特性曲線を併配したものであって、図中、CはCr₂G₂, AはαAl₂O₃, TはT1O₅, BはSUS304券体表面の500でにおける遠赤外線放射特性曲線である。図中に示したSUS304巻体自体は、類定温度500ではすでに大気中で酸化し、薄い酸化酸(FeO - Cr₂O₃, PiO · Cr₂O₃)を形成しているが、放射率は20-40%と低い。図中でで余したCr₂O₃ 皮膜はCVD炉の中で基体の構成成分であるCrを1000で、20Torrで下記の反応により変成したものである。

上記の反応により基体表面にほぼ純粋なクロム酸化物Cr.0。 単独皮膜が形成されている。しかし、遠赤外線の放射率は長級最優に向かって急廉な低下を示し、波長8μmで50%以下の放射率とな

BCI	18	i/br
処理温度	1000	τ
処理圧力	20	Torr
从强缺简	30	win

更に、引き続き基板を同一炉内に置いたまま、 次のCVD技能によりαAlio。・TiOr複合被膜を 需者し基体表面にその多層被膜を形成させる。

9 s	300	1/hr
C0 2	300	1/br
A1CI.	11.2	I/hr
TiCl.	10.2	1/hr
処理温度	1000	τ
処理圧力	20	Torr
処理時間	2	br

このようにして製作した遠弥外級放射体の500 ででの放射率曲線を第2図にC-A-T曲線で示した。

又、集(要には600℃、および34℃における適の外線放射のデータを示したが、いずれも95%以上の放射率を示した。

& .

図中Aで示したAl.O。皮膜は1000で、20fortで下記の反応により顕著させた単独装膜である。

又、第2図中のTで示したTiGe皮膜は1006で、 20Totrで下記の反応により蒸着させた検膜であ

fi0;は被長7 μπ 以上の波長範囲で急機に遠応外線の放射率が低下する。

この様に、A1:02 皮膜あるいはT102皮膜等の酸化物単独膜では遠欧外線の放射率が低いことがわ

これに対し、Cr₂O₈ とAl₂O₈ の多層化した被駁 (第1図中のC-A曲線) は25-114m で90

持開平 4-160167 (**4**)

第 1 表

	実施例1	実施例 2
500 T 黑体比 造态外接放射率	第1図のC-A 数長2.5-10』 95%以上	男2図のC-4-T 被長2.5-15』m 55%以上
34℃無体比	被長7-20μ■	被長7-20μ■
進赤外線放射率	95%以上	9 5 %以上
熱衝撃試験 800 ℃→冷水	剝離無し	剝離無し
曲 げ 武 駅 (収取)	劉羅無し	劉農報し

%以上の放射率を示す。又、Cr.0: と私:0: ・ ti0:の多層複合被膜(第2関中のC-A-T歯線) でも、25-15mm の数長範囲で95%以上の 高い放射率を示し、進赤外線放射体として非常に 優れた特性を持っていることがわかる。

又、第1表には500でおよび34でにおける 遠恋外線放射のデータを示したが、いずれも95 %以上の放射率を示している。更に、本発明の実 施例1及び2の放射体の敏膜の密省性試験として、 熱衝撃試験、曲げ試験を行いその結果も第1表に 示した。

熱衝撃試験は、放射体を800℃に加熱後、窟 湿の水の中に投入するものであって、本発明の遊 か外線放射体では、これを5回以上繰り返しても 被環の到曜が見られなかった。また、この蒸着を 施した直径10㎜のスチンレスペイプをU形に曲 げる曲げ試験を行っても識者被腰の劉靜が見られ なかった。

(発院の効果)

本発明は、以上既明したように構成されるので 以下の機な効果がある。

1)ステンレス製の基体表面をその構成成分の一つであるCrを用いてCr:0,に変性し、その上にCVDにによりAl:0,あるいはAl:0.・fi0.等の金属酸化の破験を構成し、多層化させることにより適か外級の疲長25-15μeの範囲に於いて90

%以上の高い放射率をもつ遠恋外線放射体を作る ことができる。

2)複雜形状の遺迹外線放射体においても盛れ、溜り等の被膜厚さにむらが全くなく、均一な放射物 果を示し、かつ熱サイクルおよび熱衝撃に対して 密着性よく顕著できる。

3)計画された梦囲気内で被脱が形成されるので、 基体表面に酸化を起こすことが無く、被膜の密着 性がよく、かつ緻密で均質な組成の被膜を得ることが出来る。

4. 駆菌の簡単な説明

類1図、第2図は彼長25-25 uに於ける 500 tでの適亦外線放射スペクトルの状態図で ある。

A…Al 20, 単独被膜の放射率曲線

C…Cr:03 単独被膜の放射率曲線

T…tiO: 単独被膜の放射率面線

C - A …本発明に係るCr.o. - A1:0の多層被膜 の放射率曲線

C-A-T…本発明に係るCr20:-Al20・TiO2の

多層複合被膜の放射率曲線 B…差体3US304表面の500℃における遺迹外 線放射率曲線

. 代理人 弁理士 何 内 群. 二

特開平4-160167 (5)



